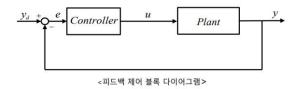
# 기계공학실험1 제어 2주차 - PID 제어의 이해

금요일 3조(12:00) 20191820 김형준

## 1. 실험 이론

## 1-1 피드백 제어 시스템



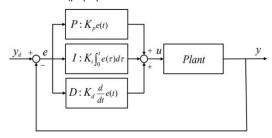
u = control inputy = output

 $y_d = reference input$  피드백 제어 시스템은 입력과 출력을 비교하고 그 차이(오차)를 이용해서 입력에 영향을 주는 제어 시스템이다. 출력이 정상상태에 도달할 때 까지 입력(u)은 계속 바뀐다. 대부분의 제어 시 스템에서 제어 대상(Plant)의 동작 특성을 완벽

하게 알 수 없고, 시스템 변수들의 변화나 외부 환경의 영향 때문에 오차가 발생하는데 이러한 상황에 대응하기 위해 Plant 에 가해지는 입력을 상황에 맞게 바꿔주기 위해서 피드백 제어 시스템을 주로 사용하게 된다.

제어 시스템의 제어기(Controller)는 설정된 제어 알고리즘에 따라 주어진 오차값을 기반으로 시스템의 입력을 조절하여 오 차를 최소화 하고 원하는 출력을 얻을 수 있게 하는 부분이다. 센서를 통해 출력값을 측정하여 피드백 신호로 전달되어 목표 값과 비교해 오차값을 계산한다. 계산된 오차는 제어기로 입력되고, 제어기는 제어 입력값을 출력한다. 이런 과정을 통해 피 드백 제어 시스템은 출력값이 기준입력과 같아질 때까지 입력값을 변화시키면서 오차를 계속 줄여나간다.

#### 1-2 PID 제어기



PID 제어기는 산업용 로봇에서 가장 많이 사용되는 대표적인 피드백 제어 y 기로써, 제어 알고리즘으로 비례제어(P Control), 적분제어(I Control), 미 분제어(D Control)을 모두 사용하는 피드백 제어 시스템이다.

제어하고자 하는 대상의 출력값(y)을 측정하여 이를 목표값(yd)과 비교해서 오차(e)를 계산하고, 이 오차값을 이용해 제어에 필요한 제어 입력값(u)을

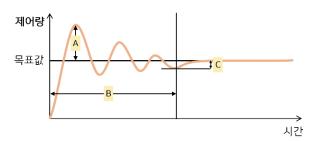
계산하는 구조로 되어있다. PID 제어기의 출력값은 비례제어 $(K_pe(t))$ , 적분제어 $(K_i\int_0^t e(\tau)d au)$ , 미분제어 $(K_d\frac{d}{dt}e(t))$ 의 제어량 계 산식을 모두 대수적으로 합한 형태로 되어있으며, 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{u}(\mathbf{t}) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \cdot \frac{d}{dt} e(t)$$

이때, 제어계수  $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$ 는 각각 비례 게인, 적분 게인, 미분 게인이며 시스템의 성능과 안정성을 결정한다.

제어계수의 값은 Ziegler-Nichols Method과 같은 튜닝(tuning)을 통해 적절한 값을 비교적 정확하게 결정할 수 있다.

### 1-3 비례제어, 적분제어, 미분제어



비례제어(P: Kpe(t))는 제어량과 목표값의 차이에 비례하여 제어하는 방법으로, 목표값 도달시간(그림에서 B)을 감소시키는데 사용된다. 비례 게인 $(K_p)$ 값을 크게 하면 편차에 따른 조작량이 커져, 상승시간 이 줄어 빠르게 목표값에 도달하는 대신, 오버슈트 값이 커져 시스 템에 무리를 줄 수 있다. 반대로,  $K_p$ 를 작게하면 상승시간이 길어져 시간 목표값에 느리게 도달하고, 오버슈트가 감소한다. 비례제어만으로는

출력이 목표값에 매우 근접한 지점에서 안정화되는 현상이 일어나 정상상태 오차를 완전히 제거할 수 없다는 단점이 있다.

적분제어( $I: K_i \int_0^t e(\tau)d au$ )는 편차를 시간에 대해 적분해 과거의 오차를 누적하고, 적분값을 사용해 누적된 오차에 대해 보상하 여 편차를 줄이는 방법으로, 정상상태 오차(그림에서 C)를 감소 시키는데 사용된다. 적분 게인( $K_i$ ) 값을 크게 하면 상승시간 과 오버슈트가 증가하고 상승시간이 약간 감소하고, K;값을 작게 하면 반대로 상승시간과 오버슈트가 감소하고 상승시간이 약간 증가한다. 또한, 외란이나 오차의 누적이 계속된다면 적분값이 커져 제어량의 발산이 유발될 수 있다는 단점이 있다.

미분제어(D:  $K_d \frac{d}{dt} e(t)$ )는 오차의 변화율에 반응하여 제어입력을 조절하여 편차를 줄이는 방법으로, 오버슈트(그림에서 A)를 억제하기 위해 사용된다. 미분 게인 $(K_a)$  값이 클수록 오버슈트가 감소하고, 응답속도를 빠르게 해 상승시간, 정착시간이 감소 한다. 그러나 시스템에 노이즈가 끼어드는 경우, 노이즈에 실린 기울기에 의해 미분값이 커지게 되어 제어입력에 나쁜 영향 을 줄 수 있다는 단점이 있다.

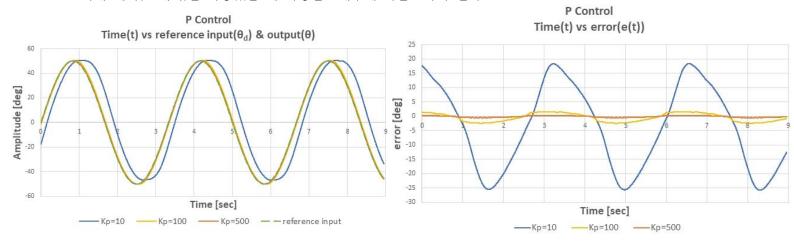
# 2. 실험 방법

Pendulum의 목표 각도를 사인함수의 형태로 움직이도록 한다.

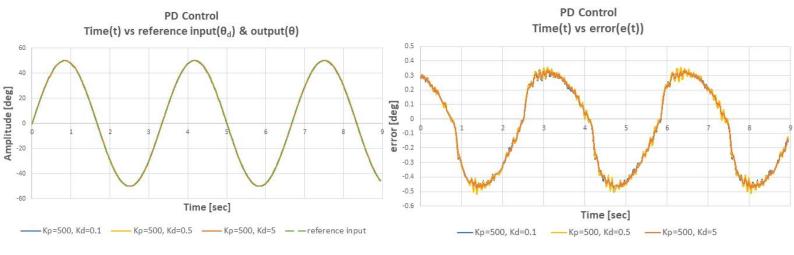
P, I, D 제어기의 계수를 조절하면서 목표 각도에 가장 잘 도달하는 계수를 찾는다.

# 3. 실험 결과

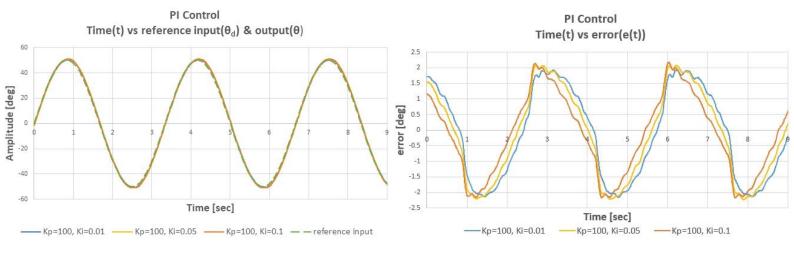
3-1. 비례 제어(P 제어)를 사용했을 때 다양한 P계수에 따른 3가지 결과



3-2. 비례 / 미분 제어(PD 제어)를 사용한 결과 중 다양한 D 계수에 따른 3가지 결과



3-3. 비례 / 적분 제어(PI 제어)를 사용한 결과 중 다양한 I계수에 따른 3가지 결과



# 4. 결과 분석 및 고찰

#### 4-1. P. I. D 제어기 계수의 의미

P Control(비례 제어): 비례 제어는 오차에 비례하는 값을 제어 입력으로 출력하는 제어기다. 비례 제어기의 제어량 계산식은  $\mathbf{u}(t) = K_p \cdot e(t)$ 로 나타낼 수 있으며, 이때 비례 게인  $K_p$ 는 오차에 곱해져서 제어 입력으로 나가게 만드는 비례 계수이다.  $K_p$ 의 값이 클수록 상승시간이 줄어 빠르게 목표값에 도달하고, 오버슈트가 커진다. 반대로,  $K_p$ 를 작게하면 상승시간이 길어 져 목표값에 느리게 도달하고, 오버슈트는 감소한다.  $K_p$ 값이 너무 커지면 목표값 주위로 출력값이 진동하는 현상을 유발할 수 있다.

I Control(적분 제어): 적분 제어는 오차 누적의 합에 비례하는 값을 제어 입력으로 출력하는 제어기다. 적분 제어기의 제어 량 계산식은  $\mathbf{u}(t) = K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau$ 로 나타낼 수 있다. 적분 게인  $K_i$ 의 값이 클수록 오버슈트가 커지고 정상상태 오차가 감소하지만, 응답시간이 길어지고(외란 발생시), 안정도가 약화된다.  $K_i$ 값이 너무 커지면 불안정한 시스템이 되어 출력값이 발산할 수 있다.

D Control(미분 제어): 미분 제어는 오차의 변화율에 비례하는 값을 제어 입력으로 출력하는 제어기다. 미분 제어기의 제어량 계산식은  $\mathbf{u}(t) = K_d \cdot \frac{d}{dt} e(t)$ 로 나타낼 수 있다. 미분 게인  $\mathbf{K}_d$ 의 값이 클수록 오버슈트가 감소하고 오차를 빠르게 교정해, 상 승시간과 정착시간이 감소한다. 이는 Damping(감쇠)를 증가시켜 시스템의 안정성을 증가시킨다. 그러나  $\mathbf{K}_d$ 값이 너무 커지면 노이즈에 의한 영향이 확대되어 외부 진동에 취약해질 수 있다.

$K_n, K_i$	Ka의	값에	따른	영향을	표로	정리하면	다음과	같다.
------------	-----	----	----	-----	----	------	-----	-----

제어기 계수	상승시간	오버슈트	정착 시간	정상상태 오차	안정성
(Gain)	(Rise Time)	(Overshoot)	(Settling Time)	(Steady-state error)	(Stability)
$K_p$ 증가	감소	증가	미세 변화	감소	저하
$K_i$ 증가	소폭 감소	증가	증가	대폭 감소(제거)	저하
$K_d$ 증가	감소	감소	감소	미세 변화	향상

#### 4-2. P, I, D 계수 변화에 따른 시스템의 변화 분석

1번째 실험 결과(P Control)에서 출력과 오차 그래프를 보면,  $K_p$ 가 10, 100, 500으로 점점 커질수록 오차가 줄어들어 점점 reference input과 그래프가 일치하게 되는 것을 확인 할 수 있다. 이를 통해 P 제어기에서는  $K_p$ 값이 증가할수록 (너무 큰 값이 아니면) 상승시간이 줄어 빠르게 목표값(reference input)에 도달하는 것을 알 수 있다. 실험에서 사용된  $K_p$ 값에서는  $K_p = 500$ 에서도 추가적인 오차의 증가를 발견할 수 없어  $K_p = 500$ 일 때도 stable하다는 것을 확인 할 수 있었다.

2번째 실험 결과(PD Control)에서 출력 그래프를 보면,  $K_p$ 가 500으로 고정된 상태에서  $K_d$ 가 0.1, 0.5, 5로 변하는데, 모든 실험 결과에서 이미  $K_p$ 의 값이 500인 상태이므로 각각의 출력값들과 reference input의 그래프가 모두 거의 일치하는 것을 확인 할 수 있다.

오차 그래프를 보면,  $K_d$ 가 0.1, 0.5, 5일 때 모두 오차의 크기는 거의 비슷하나,  $K_d$ 의 크기가 클수록 오차 그래프의 각 부분들의 국소적인 진동들의 진폭이 더 작아지는 것을 확인 할 수 있다. 즉,  $K_d$ 의 크기가 클수록 오버슈트가 감소하는 것을 확인할 수 있으므로(0.1과 0.5는  $K_d$ 가 거의 비슷하므로 약간 밖에 차이가 나지 않음), PD 제어기에서는  $K_p$ 의 값이 동일한 경우  $K_d$ 의 값이 클수록 시스템의 안정성이 향상되므로 오버슈트가 감소하고 오차를 빠르게 수정하는 것을 알 수 있다.

3번째 실험 결과(PI Control)에서 출력 그래프를 보면,  $K_p$ 가 100으로 고정된 상태에서  $K_i$ 가 0.01, 0.05, 0.1로 변하는데, 모든 실험 결과에서 이미  $K_p$ 의 값이 100인 상태이므로 각각의 출력값들과 reference input의 그래프가 모두 거의 일치하는 것을 확인 할 수 있다.

오차 그래프를 보면,  $K_i$ 가 0.01, 0.05, 0.1일 때 모두 오차의 크기는 거의 비슷하나,  $K_i$ 의 크기가 클수록 오차 그래프의 위치가 왼쪽으로 이동하고(t=0일때의 위상이 점점 증가), 그래프의 최대값이 점점 커지는 것(약간씩 커짐)을 확인할 수 있다. 즉,  $K_i$ 의 크기가 클수록 상승시간이 소폭 감소하고, 오버슈트가 증가하는 것을 확인할 수 있으므로 PI 제어기에서는  $K_p$ 의 값이 동일한 경우  $K_i$ 의 값이 클수록 수렴속도가 향상되어 상승시간이 감소하고 오버슈트가 증가하는 것을 알 수 있다.